

設備利用研修会のご案内

－ 極表面分析装置（X線光電子分光分析装置、XPS）の取扱について －

山梨県産業技術センター

当センターの「極表面分析装置（X線光電子分光分析装置、XPS）」は、試料にX線を照射した際に発生する光電子の運動エネルギーを測定することで、試料表面に存在する元素とその結合状態を分析する装置です。極表面（最表面から数nm程度の深さ）の分析が可能であり、表面の僅かな汚れや変色、薄膜の分析に有効です。この設備をご利用いただくための研修会を次のとおり行いますので、関係各位のご参加をお待ちしております。

- 機器名 日本電子(株)製 JPS-9010TR
- 日 時 平成**31**年**1**月**11**日(金) 午後**4:00**～午後**5:00**
- 会 場 山梨県産業技術センター 甲府技術支援センター(〒400-0055 甲府市大津町2094) 管理棟5階 新素材研究室
- 講 師 日本電子株式会社
SA技術開発 島 政英 氏
- 内 容 測定操作の実演、注意事項、質疑応答
- 参加料 無料
- 定 員 5名
- 申 込 下記申込書にご記入の上、
ファックス(055-243-6110) または**メール(yitc-kit03@pref.yamanashi.lg.jp)**で
1月10日(木)までにお申し込みください。
- 問合せ先 山梨県産業技術センター 材料・燃料電池技術部 工業材料科
TEL:055-243-6111 担当:阿部

参加申込書

貴社名 _____ :
連絡ご担当者 _____ :
TEL _____ :

部署名	氏名

※申込みいただいた氏名等は、講師にお知らせいたしますことをご了承ください。